

## **Uchwała Komisji Doktorskiej**

**z dnia 19 września 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej**

Komisja Doktorska powołana w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, działając zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 2 p. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) przyjmuje publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Zelewskiego zatytułowanej „*Photoacoustic studies of novel semiconductor materials and structures*”.